EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02232326

PUBLICATION DATE

14-09-90

APPLICATION DATE

: 07-03-89

APPLICATION NUMBER

: 01052855

APPLICANT: KOBE STEEL LTD;

INVENTOR: TSUNO RIICHI;

INT.CL.

: C22C 9/00 H05K 3/38

TITLE

COPPER MATERIAL HAVING GOOD JOINABILITY WITH CERAMIC

ABSTRACT :

PURPOSE: To manufacture copper material having good joinability with ceramic without strictly executing the regulation of impurities by providing tough pitch copper contg. oxygen of specified concn. with a high purity Cu layer having specified thickness.

CONSTITUTION: Tough pitch copper having 180 to 300ppm oxygen concn. and the balance Cu with inevitable impurities is provided with a high purity Cu layer of 1 to 20µ. Furthermore, in the high purity Cu layer, Cu concn. is preferably regulated to about ≥99.95% and it is provided by plating treatment. In this way, a copper material having relatively smooth surface, allowing stable mounting of elements and having good joinability with ceramic can be obtd., which is useful for a ceramic-copper composite material as electronic parts.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-232326

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月14日

C 22 C 9/00 H 05 K 3/38

С

8015-4K 6835-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

セラミツクスとの接合性の良い銅材

②特 頭 平1-52855

②出 頭 平1(1989)3月7日

 ⑩発明者
 宮藤

 ⑩発明者
 津野

元 久 山口県下関市長府安養寺2丁目5番8号

野理一

山口県下関市長府印内町1番 D-204号

⑪出 願 人 株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

個代 理 人 弁理士 福森 久夫

明和音

1. 発明の名称

セラミックスとの接合性の良い鋼材

2. 特許請求の範囲

酸素濃度が 180~300ppmであり、残部はCuおよび不可選不純物からなるタフピッチ網に 1~20μα の高純度Cu層を設けたことを特徴とするセラミックスと接合性の良い鋼材。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、セラミックスとの接合性の良い飼材に関する。

[従来の技術]

セラミックスに飼材を接合した接合体がハイブリットICなどの電子部品に多く用いられている。これらの接合は、従来、モリブデンやタングステンなどの有機パインダーを含む金属ペーストをセラミックス上に印刷した後、雰囲気炉で加熱して金属ペーストをメタライズをせてメタライズ 個を形成し、次いで、メタライズ圏をニッケル

メッキした後、銅材をハンダ付けにより接合させるといった種々の工程を含む複雑な方法で行われていた。

これに対け、 とりき、 との接触では、 とりますが、 とのがは、 とのが、 とのが、 とのが、 とのが、 とのが、 とのが、 というが、 といが、 というが、 とい

この直接接合法はそれ以前の接合法に比べて工程も簡単で種々の利点を有しているが、なお解決

すべき問題点が幾つか残っている。

それは、銅が酸点近傍まで加熱されて保持されるため、JOpps 前後含有されるS. Pe. Si. As. Pb. Niなどの不統物元素により局所的に融点が著しく低下して、銅材の表面(案子が搭載される表面)が極端に荒れる現象や、接触面で同様の局所的融点低下が起ってぬれの面積が減り良好な接合が得られないという現象が起る場合があるなどである。

このため、接合歩留りが著しく低下してコスト アップにつながること、鋼表面が荒れて素子の搭 載が不可能となるなどの欠点があった。

したがって、使用されるタフピッチ網は、不施物元素である5、Fe、Si、Ag、Pb、Ni などの含有量をそれぞれ10ppm 以下にする必要があり、工業的には、溶解炉の炉材、換菜条件など非常にきびしい制約を受けることになる。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、上記に説明したような従来技術に當 みなされたものであり、本発明の目的は、Sなど

ぁ.

高純度Cu層は、セラミックスとの接合界面において、不可避的に混入して不純物元素による局所的融点の低下を抑制し、界面でのCu₇O液相を十分に存在させ、良好な扱合界面を得る効果を有す

高純度 Cu層の厚さが、 1μ B 未摘ではその効果は少なく、 20μ B を超えると接合性が低下する。よって、高純度 Cu層の厚さは $1 \sim 20 \mu$ B とする。

また、高純度Cu層を設けない場合、素子が搭載されるタフピッチ表面は、Cu = 0液相の形成により、凸凹が生じ、表面粗さが著しく大きくなる(Reax10μa以上)が、高純度Cu層を 1~20μa 設けることにより表面が比較的平滑になり、素子搭載の品質安定につながる。この場合、高純度Cu 層の厚さは厚くなるほど良いが、セラミックスとの接合性ならびに表面相さおよびコスト面から、1~10μa が追切である。

高純度Cu層のCu濃度としては、99.85 %以上が

の不純物制御を厳密に行う必要のない、 セラミックスとの接合性の良い飼材を提供することを目的 とする。

【課題を解決するための手段】

本発明の要旨は、酸素濃度が 180~3000paであり、残節はCuおよび不可避不純物からなるタフピッチ網に 1~20μm の高純度Cu層を設けたことを特徴とするセラミックスと接合性の良い網材に存在する。

[作用]

本発明に係るセラミックスと接合性の良い銅材について以下詳細に説明する。

酸素は、セラミックスと直接金属接合させる上での必須の元素であり、180ppm未満の濃度では接合界面での酸素の供給量が不十分であり、接合不良が発生する。また、300ppmを超える濃度では、接合性は良好であるが、高純度Cu層が 1~20μm 流されていても、素子が搭載される表面が荒れる(過剰の0₂が粒界に集まり、表面あらさが大きくなる)。よって、酸素濃度は 180~100ppmとす

好ましく、たとえば、めっき処理により取ければ よい。なお、メッキの場合、めっきのままでも よいが、無材表面の平滑性をさらに良好にし、ま た、吸蔵ガスの除去のため、Cuめっき後、圧延お よび焼鈍処理を行ってもよい。

なお、本発明において接合の対象となるセラミックスの種類には特に限定されないが、たとえば、 A.2.20。 , A.2.02・S10.2 などがあげられ、また、これらのセラミックスは適宜の基体上に形成された膜であってもよい。

[実施例]

本発明に係るセラミックスと接合性の良い鋼材 をその実施によって以下に詳説する。

第1表に示す合有成分および成分割合のタフ ビッチ額の0.3mmt材を供試材とした。

セラミックスはアルミナ質の1.5mmt×10mm × 50mmlのものを使用した。

接合させる飼材はあらか じめ 0.3 mm t × 25 mm × × 45 mm 2 にエッチング加工にて 準備 した。 Cuめっき はエッチング加工前 硫酸 餌 めっき浴にて 実施し

持開平2-232326 (3)

た.

接合試験は、セラミックスとを飼材を重ねて、H₁ガス100 %雰囲気中(露点ー50℃)で、1070℃×10分加熱処理後、外観検査(×40)を行い、フクレの発生有無にで接合性を評価した。また、飼材表面の表面相を測定および走査電子顕微鏡により表面状況を観察した。

第2表に試験条件ならびに試験結果を示す。

また、セラミックスに接合した鋼材の表面を 走査電子顕微鏡観察した結果のうち、代表例としてNo.1(実施例)とNo.8(比較例)を第1図(a)。 (b) に示す。

これに対してNo.7およびNo.8 (比較例) はCu めっち処理がなく、フクレの発生が多く、鋼材表 面の凹凸が発生している。

性の向上に多大に寄与するものである。

No.9, 10, 11, 12 (比較例) は、Cuめっきの有無にかかわらず、Os漁度が300ppaを超えており、フクレの発生は少なかったが、表面組さが大きかった。

No.13、14、15 (比較例) は0₂ 濃度が180pps 未満であり、Cuめっきの有無を問わず、網材表面 の表面粗さは良好であるが、接合性に問題があ る。

No.16 (比較例) は、不純物規制を行ったタフピッチ網であり、接合性、表面相さとも本発明と同等であるが、工業的に製造する上で、No.16 ほどに不純物を規制するためには、相当量の設備が必要になり、コストアップ・生産性低下につながる。

[発明の効果]

本発明によれば、極限の不純物規制を行う必要 もなく、従来のタフピッチ網にCuめっき層を存在 させることによりセラミックスとの接合性の良好 な鋼材を提供することができ、たとえば、電子部 品としてのセラミックスー銅復合材の品質、生産

第1表

(ppm)

材料配号	s	Fe	s i	Ag	РЪ	Ni	0;	Cu
Α	18	2 6	1 1	2 1	1 2	1 2	220	残部
В	1 6	2 5	1 3	20	1 1	1 3	187	残部
С	1 3	1 9	18	20	1 2	1 2	3 2 6	残部
۵	1 7	2 2	1 1	19	1 3	1 1	158	残部
ε	1	3	2	5	3	3	208	残邮

特別平2-232326 (4)

第2表

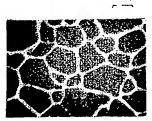
	-					
		材料記号	C u めっき 厚さ (μm)	フクレ発生 有無 n=50	表面組さ Rmax (μm) n=50の平均	走查電子 顕微鏡 観察結果
実統例	1		2. 3	0/50	8.8	良好
	2	A.	5, 6	0/50	7. 4	良好
	3		. 15.0	0/50	6. 9	良好
	4		1.8	0/50	7. 6	良好
	. 5	В	3. 5	0/50	7. 4	良好
	6		18.6	0/50	6. 2	良好
	,	A	0	1 2 / 5 0	10.9	凹凸有り
	8	В	0	18/50	10.2	凹凸有り
	,		0	20/50	14.8	凹凸有り
	10	٦	2. 2	1/50	13.2	凹凸有り
比較初	11		6. 7	0/50	12.5	凹凸有り
PHYSELL	12		16.2	1/50	10.8	凹凸有り
	13	D	0	21/50	8. 2	飲
	14		3. 2	28/50	8. 3	數打
	15		14.8	32/50	5. 9	良好
	16	E	0	0/50	7. 3	良好

4. 図面の簡単な説明

第1図(a) は本発明No.1の飼材を用いてアルミナセラミックスに適接接合した飼材表面の結晶粒の状態を示す走査電子顕微鏡写真である。第1図(b) は比較例No.8の飼材を用いてアルミナセラミックに直接接合した飼材表面の結晶粒の状態を示す走査電子顕微鏡写真である。



(a) 本発明 NG.1



(b) 比較材 10.8

第1図